(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-214150

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B

7/34 7/28

21/06

8106-2K

9119-2K

G 0 2 B 7/11

 \mathbf{C}

9119-2K

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平5-4751

(22)出顧日

平成5年(1993)1月14日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 小瀧 健一

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

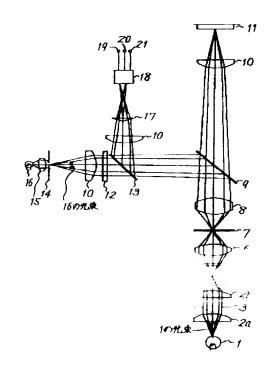
式会社ニコン内

(54)【発明の名称】 オートフォーカス装置

(57)【要約】

【目的】 収差やフレアの影響をまったく受けずに、か つ簡単な構成で高精度なオートフォーカスを行なう。

【構成】 透過照明系1、2a、3、2b、4、5、6 には物体面7の照明領域を撮像素子11の撮像面11, にほぼ共役な大きさに制限する視野絞り4を設けると共 に、透過照明系1、2a、3、2b、4、5、6による 物体面7の照明領域外に透過照明系1、2 a、3、2 も、4、5、6による物体照明光とほぼ等しい波長帯域 の指標光を照射する指標照射光学系8、9、13、1 2、10、14、15、16を設け、さらに、物体面7 で反射した指標光を照明光と分離して受光する受光光学 系8、9、13、10、17、18とを有し、この受光 光学系8、9、13、10、17、18のビデオカメラ 1.8からの信号に基づいて、物体面での便を提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 物体面に照明光を照射する照明手段と照 明された物体を対物レンズにより物体投影面に結像さ せ、その像を撮像手段により撮像するための観察系とを 有する装置において、前記照明手段による物体の照明領 域を前記撮像手段の撮像面に共役な大きさに制限する光 束制限部材を前記照明手段に設けると共に、対物レンズ を通して前記照明手段による物体の照明領域以外に前記 照明光とほぼ一致する波長帯域の指標光を物体面に結像 させる指標照射手段と、物体面で反射した指標光を前記 10 照明手段による照明光と分離して受光する受光手段と、 前記受光手段の出力に基づき、前記物体面を前記撮像手 段の撮像面に合焦させる制御手段とを設けたことを特徴 とするオートフォーカス装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、顕微鏡等に使用される オートフォーカス装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の装置としては、特開平1 -202708号公報に記載されたものがある。このも のは、物体面に照明光を照射する透過照明系と、照明さ れた物体を対物レンズにより物体投影面に結像させる観 察系と、対物レンズを通して照明光とは異なった波長の 指標光を物体面に結像させる指標照射系と、物体面で反 射した指標像を対物レンズの瞳位置で二つに分割する瞳 分別プリズムと、分割された第1の光束をその結像位置 で受光する第1ディテクタと、分割された第2の光束を その結像位置で受光する第2ディテクタと、前記ディテ クタの出力に基き、物体面と対物レンズとの間隔を制御 30 して、物体像を物体像面に合焦させる間隔制御手段とを 有するオートフォーカス装置である。そして、瞳面で2 分割された光情報はいずれも同一のパターン情報を含む ことから、演算によって双方に共通のパターン情報は消 去され、合焦誤差情報のみとなることからパターンに影 響されない正確な合焦制御が可能となる。

【0003】また、前記公報には、物体用の照明光と指 標照射照明光とを異なった周波数で、振幅変調すること により、同じ波長領域の光を用いることができる旨の記 載もある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】物体用の照明光と指標 照射照明光は、各々異なった波長帯域、例えば物体用の 照明光が400~600nm付近の光源を用い指標照射用 照明光は800mmの光源を使用した場合には、両方の光 腹が共通に通過するし、 で都ない レーニー カダーリ め

21,21 Timid de Égy e... 指標照射用照明光の液

し、良好なオートフォーカス状態が得られない。また、 対物レンズおよびその他のレンズ群において、フレアの 発生を抑える為、レンズ表面に反射防止コートを行って いるが、この反射防止コートも広範囲の波長帯域におい て良好な反射防止を行うことは困難である。よって物体 用の照明光の光源の波長に反射防止を行うと、指標照射 用照明光の波長帯域では、その効果は望めない。また、 振幅変調を行うことにより、同波長の物体間の照明光と 指標照射照明光とを用いる場合には、2つの照明光の波 長が異なることに起因する光学的な問題は解消するもの の、変調、復調をするための構成が指標になる、という 問題が発生する。本発明はこの様な従来の問題点に鑑み てなされたもので、収差やフレアの影響をまったく受け ずにかつ簡単な構成で高精度なオートフォーカスを行な うことを可能とすることを目的とする。

[0005]

【課題を解決する為の手段】上記問題点の解決の為に本 発明では、物体照明手段には、物体の照明領域を撮像手 段の撮像面にほぼ共役な大きさに制限する光束制限部材 を設けると共に、物体照明手段による物体の照明領域外 に物体照明光とほぼ等しい波長帯域の指標光を照射する 指標照射手段を設け、さらに、物体面で反射した指標光 を照明光と分離して受光する受光手段とこの受光手段の 出力に基づき、物体面を撮像手段の撮像面に一致させる 制御手段を設けた。

[0006]

【作用】このように本発明においては、物体の照明光と 指標光とを簡単な構成で同波長帯の光とすることを可能 としたので、収差やフレアの影響を受けることなく、正 確なオートフォーカス動作が可能となる。

[0007]

【実施例】図1は、本発明の実施例の光学配置図であ る。光源1は所定の波長の光束を発する光源であり、光 源1の射出光は、レンズ2a、開口絞り3、レンズ2 b、視野絞り4、赤外カットフィルタ5、コンデンサレ ンズ6を透過し、物体面7を照明している。物体面7の 照明領域は、視野絞り4の開口がレンズ6により物体面 7に結像された領域となる。この系1、2a、3、2 b、4、5、6により物体照明手段としての透過照明系 を構成する。物体面7上の像は、対物レンズ8およびレ ンズ10によって撮像素子11の撮像面(物体投影面に あたる。)上に結像する。撮像素子11の撮像面には、 透過照明系により照明された物体の部位が物体の像とし て結像している。ここで視野絞り4の開口の形状は、図 6(a)で示した撮像素子11の撮像面上において、思

का कि विकास 場保証 、四年代後に、日、「日本の元」、一つ、お韓田光源。 □▽照射光は、コンテンサレンズ15を通り、図4に平 長での収差が入さくなる。その結果、指標像に歪が発生。50 面図を示した指標板14の2つのスリット14a、14

bを昭明する。指標板14の2つのスリットを透過した 指標光は集光レンズ10、赤外カットフィルタ12、ハ ーフミラー13を透過後、ハーフミラー9を反射するこ とによって、光軸を直角に曲げられ、対物レンズ8によ って、物体面7上に、指標用スリット像を投影してい る。指標板14に形成した2つのスリットは、物体面7 上での照明領域外の2ケ所に指標用スリット像を形成す る位置に設けられている。この指標用スリット像を形成 した指標光は、物体面7で反射し、再び対物レンズ8を 通過し、ハーフミラー9で反射して直角に光路を曲げら れ、次に再びハーフミラー13で反射して光路を直角に 曲げられ、レンズ10を通り、瞳面上に配置された瞳分 割プリズム17で、二分割される。二分割された光束 は、図3に示したように、ビデオカメラ18の撮像面1 8' 上で各々指標用スリット像140a'、140 a"、140b'、140b"を結像する構成となって

【0008】このように、光源1、16の波長特性及び 赤外カットフィルタ5、12の波長選択特性を合わせて おくことにより、物体の照明光と指標光とをほぼ同じ波 長特性に設定できる。図2は、瞳分割プリズム17で分 割した後、ビデオカメラ18の撮像面18'に結像され る指標用スリット像の結像状態を説明するための図であ る。物体面7が合焦位置にある場合の指標用スリット像 の位置P1、P2を境にして、物体面7が合焦位置より 下方にある場合は、位置Pi 、P2 より互いに離れる方 向へずれた図2 a で示した部分が光束となり、逆に物体 面7が合焦位置より上方にある場合は、位置P1、P2 より互いに近づく方向へずれた図2bで示した部分が光 指標用スリット像の結像位置は、物体面の上下動によ り、互いに近づいたり離れたりする方向へ移動すること になる。

【0009】図3(a)、(b)、(c)は、図2で示 した指標用スリット像40の移動の状態をビデオカメラ で撮像した場合を説明するものである。図3(a)は、 物体面7が合焦位置より上方にある場合、また図3

(b)は、物体面7が合焦位置にある場合、また図3 (で)は、物体面7が合焦位置より下方にある場合を示 している。

【0010】そして、図3(a)、(b)、(c)中の La、Lb、Lcは、物体面7上の幾何学的パターンが 透過照明系1、2a、3、2b、4、5、6によって視 野絞り4の開口の形状に領域4で、の範囲(撮像素子1 1の受光面11'の形状にほば等しい)で照明されるこ とによってできた像である。また、図3 (a)

1579 6 # 11

指標用スリット像140a'、140a"、140 b'、140b"と共に、物体面7の幾何学的パターン La、1b、1cも撮像するが、後述の画像処理によ り、指標用スリット像140a'、140a"を走査す る走査線し1と、指標用スリット像140b′、140 b"を走査する走査線L2の画像信号からそれぞれのス リット像の間隔を求めている。

【0011】図7は、ビデオカメラ18の出力であるビ デオ信号19と水平同期信号20と垂直同期信号21か 10 ら、オートフォーカス駆動用のDCモータ34までのサ ーボ系を示したものであり、ビデオ信号19を増幅する 増幅器22、増幅器22の出力を微分するハイパスフィ ルタ23、微分された2つの指標用スリット像波形のピ ーク検出を行う為のピークホールド回路24、サンプル アンドホールド回路25、タイミングパルス発生回路2 6、エッジ検出回路27、ゲード回路28、そしてピー ク検出された2つの指標用スリット像のエッジ間の距離 を測定する為の同期回路29、のこぎり波発生回路3 ①、サンプルアンドホールド回路31でモータ制御用目 20 標信号を求めて、演算回路32の一方の入力端子に入力 する。他方、タコジェネレータ35の出力電圧をプリア ンプ36で増幅し、ローパスフィルタ37を通し平滑化 したフィード・バック信号を演算回路32の他方の入力 端子に入力し、演算回路32で作り出された制御信号に より、モータドライブ回路33がDCモータ34を駆動 し、物体面7と対物レンズ8とを相対的に移動させるこ とでオートフォカス制御を行う構成となっている。 【0012】以下装置の動作の詳細説明を行う。本装置 は、指標板14の2つのスリット14a、14bの像 束となる。よってビデオカメラ18の撮像面18′での「30」が、指標投射系16、15、14、10、12、13、 9、8によって物体面7上に形成されている幾何学的パ ターン上に投影され、その像が合焦状態にある時、スリ ット14a、14bの像および物体投影像39が、ビデ オカメラ18および撮像素子11上に合焦する(図3 (c)、図6)。そして、物体面7が合焦位置から上下 方向にずれた場合は、図3(a)、(b)で示したよう に、指標用スリット像140a'、140a"、140 b'、140b"は、左右方向に逆方向へ移動する。つ まり、三分割された指標用スリット像140a'、14 Oa" および140b'、140b" は、フォーカスの 状態により、離れたり、近づいたりする(図2参照)。 そして、合焦状態のときは、その中間の位置で指標用ス リットは合焦状態となる(図2のP1、P2)。このよ

うな本実施例による光学的原理は特開平1 20270

8号公報に記載のものと同等であるので詳細な説明は省

腕才スードですれてっていの環像面でいこした! 湯派

 指標板上。 2.279体投景分集 [1

の物体面で上での反射像である、ビデオカメラ18は、「50−−0″は、透過照明系(1、2α、3、2b、4、5、

【図1】本発明による装置の実施例の光学系配置図である。 【図2】瞳分割アリスムで分割された指標光のビデオカ

A国2】岬が削たり入公とが削された相様元のピティカメメラの撮像面上での到達領域を示した図である。

【図3】ビデオカメラの撮像面上での結像状態を示す図 である。

【図4】指標板の平面図である。

【図5】物体面の照明領域を示す図である。

【図6】撮像素子上での像の様子を示した図である。

【図7】電気信号処理回路ブロック図である。

【図8】図7のブロック図内の主な波形を示した波形タイミング図である。

【符号の説明】

1 光源

2a、2b レンズ

3 開口絞り

4 視野絞り

5 赤外カットフィルタ

6 コンデンサレンス

7 物体面

8 対物レンズ

9 ハーフミラー

10 レンズ

11 撮像素子

11 撮像素子11の受光面

12 赤外カットフィルタ

13 ハーフミラー

14 指標板

14a、14b スリット

15 コンデンサレンズ

16 指標用光源

17 瞳分割プリズム

18 ビデオカメラ

18' ビデオカメラ18の撮像面

19 ビデオ信号

2.0 水平同期信号

21 垂直同期信号

22 増幅器

23 ハイ・パス・フィルタ

- 34 ピークホールド回路

25 サンプルアンドホールド回路

26 タイミングパルス発生回路

27 エッジ検出回路

28 ゲート回路

29 同期回路

さいこのこだり波春生 同歴

6、7)の視野絞り4で照明範囲がスリット14a、14bの像140a'、140a"、140b'、140b'、140b"と重さならないよう制限されている。この制限は、図6で示したとおり、撮像素子の撮像面11'に必要な照明範囲が必要最少限の範囲で確保されるように決定されている。しかし、撮像素子の撮像面11'の範囲より狭い照明範囲とはできない為、図6で示したとおり、スリット14a、14bの像140a'、140a"、140b'、140b"がこの撮像面11'と重ならないように、図4で示した光束の周縁近くに形成した2つの 10スリット形状としている。ビデオカメラ18で撮像されたスリット14a、14bの像140a'、140 a"、140b'、140b"および物体投影像39は、ビデオ信号19(図8(a))に変換され増幅器22に入力される。

【0013】その後、ビデオ信号19は、ハイ・パス・ フィルタ23によって微分波形となる(図8(b))。 タイミングパルス発生回路26では、図3で示したスリ ット14a、14bの像140a'、140a"、14 () b'、140 b"を横切るラスタし1とし2(その位 20 置はあらかじめ設計で定まる)がスキャンされたタイミ ングを検出し、ピークホールド回路24およびサンプル アンドホールド回路25を動作させ、ラスタレ1および L2上でのスリット14a、14bの像140a'、1 40a" 140b'、140b" の左側エッジ部分を 検出する。二分割されたスリット14aの像140 a'、140a" およびスリット14bの像140 b'、140b"の各々の左側エッジが2ケ所検出さ れ、この位置に同期したパルスがエッジ検出回路27で 出力される(図8(c))。この2つのパルスを、ゲー 30 ト回路28を介してのこぎり波発生回路30およびサン プルアンドホールド回路31に入力する。のこぎり波発 生回路30は、初めのパルスに同期して出力が時間に比 例して上昇し、サンプルアンドホールド回路31が2つ 目のパルスに同期してのこぎり波発生回路30の出力V をホールドすることにより2つのパルス間隔しを電圧∨ に変換し、DCモータ34のサーボ目標電圧として演算 回路32の一方の人力端子に入力する。演算回路32 は、タコジェネレータ35の出力電圧(実際には、プリ アンプ36、ローパスフィルタ37を経た電圧)と比較 40 を行い、DCモータ34を制御し、物体面7と対物レン ズ8とを相対的に移動させ、物体面7が常に合焦位置に あるようにしている。

[0014]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、物体の照明領域と指標光の物体照射位置とを重なさないように構

・明に云 (三)四備会 (2) 【図面の簡単な説明】

50 31 DCモーク

7

35 タコジェネレータ

36 プリアンプ

37 ローパスフィルタ

4() 物体面7上での照明領域

4 () * 物体投影像の生じる領域

40" 物体投影像

| 140a' 、140a" 140b' 、140b" | 指標

用スリット像

Ta、Ib、Ic 物体面のパターンの像

L1、L2 走杏線

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

